Requested Patent

JP60182731

Title:

SEMICONDUCTOR DEVICE

**Abstracted Patent** 

JP60182731

Publication Date:

1985-09-18

Inventor(s):

KAWAGUCHI TAMOTSU

Applicant(s):

TOSHIBA KK

**Application Number:** 

JP19840038086 19840229

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/60

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To improve area efficiency by bringing the size of a semiconductor chip on the upper side to a slightly small size and each connecting a semiconductor chip on the lower side to a conductor through wireless bonding and the upper side chip to it through wire bonding in two kinds of the semiconductor chips, the backs thereof are fixed mutually.

CONSTITUTION: When the backs of semiconductor chips 14' and 16' of two kinds are fixed mutually by using adhesives 15, the size of the upper chip 16' is previously made slightly larger than that of the lower chip 14'. When the lower chip 14' is connected to split conductors 12 formed on the surface of a substrate 11, solder bumps 13 are shaped at both ends of the lower surface of the chip 14', and the bumps 13 are each fixed to the conductors 12 through a face down. Metallic wires 17 are used in the chip 16', and the chip 16' is connected to several conductor 12 through a face up. Accordingly, a semiconductor device with a large number of connecting conductors is obtained without magnifying the size of the chips.

·		

# ⑮ 日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公開

# 母公開特許公報(A)

昭60-182731

@Int\_Cl\_4

触別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)9月18日

H 01 L 21/60

6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 半導体装置

> 2014 昭59-38086

昭59(1984)2月29日 御出

の発明 者 Ж 

川崎市幸区堀川町72番地 東京芝浦電気株式会社堀川町工

場内

の出 顧 人 株式会社東芝 川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 猪 股 外3名

/. 発明の名称

### 4 特許競求の郵頭

/. 互いに裏面どうしを固着した2粒劇の半導体 チップを倒え、一方の半導体チップはワイヤレ スポンディングにより基板上の電板引出導体に 接続され、他方の半導体テップはワイヤポンデ イングにより前記電機引出導体に複数された半

ユ ワイヤポンディングにより電復引出導体に築 銃される半導体チップの大きさがワイヤレスポ ンディングにより前記電徳引出導体に歩続され る半導体チップの大きさよりも小さいものであ る特許請求の範囲部ノ頂記数の半導体装置。

### 3. 発射の評細な数明

### [発明の技術分野]

本元明は半時体務費に係り、私に半導体象子ペ

レットとリードフレーム間の配線が行われる半導 体務管に関する。

### 〔発明の技術的背景〕

半導体装像はウェーハ上写真食刺技術等によっ て多数形成された集影回路を分離して半導体テッ プとし、これをセラミック基本上またはリードフ レームのペッドK搭載し、適当なシール券を行っ てパッケージを形成している。

鮮!関カいし第3関は従来使用されている半導 体葬貨の代表的な形式を示した中心顕面図であっ て、単ノ型ではセラミック等の表後ノ上に散けら れた事体2の上化学事体テップルがダイボンディ ングにより表面を上向き(フェースアップ)に固 着されており、この半導体テップ4の電板はその 脳凹に配数された外部引出用導体よとポンディン グワイヤメによって抵続されている。

また第2四かよび第3回はポンディングワイヤ を使用したい、いわゆるワイヤレスポンディング による半導体姿勢を示す正面圏でもって、鮮コ剧 -にかいてはセラミック等の美様!上に設けられた

# [背景技術の問題点]

しかしながら、近年の半導体装置における高集 核化に伴い半導体チップから引き出する種の数は 均加しつつあるが、このような多数の電極に対し ては従来の構成では小さな半導体チップの別別に 配数できる導体の数に限度が生する。

の大きさを増加させるととなく多数の引出導体と の接続を可能ならしめるものである。

### [発射の実施例]

以下、図面を各無しなから本奏明の一多前例に ついて詳細に影明する。

新4回は本外別の典型的な災無例を示す中央勘 面関であって、多数11上化形成された姿体/2化は はんだパンプ/3化よって半単体チップ/4がフェー スメクンで固定されており、この半単体チップ/4 の上には禁剤即/3化よりもう一つの半単体チップ /6がフェースアップで整剤されている。半部体チップ/6上の散極からは金またはアルミニウムのワイヤ/7で操作/2化対して多数が行われている。し たがって2つの半初体チップ/4をよび/3は互いに 数励どうしが集合わされている。

卸り回け称を図の組合を上面から見た即であって、放射状化形成された事体はAは半部体テップ はの下まで伸び、無を図れ示したよう化はんだパンプはを介してワイヤレスポンティング化より形 級されている。単体はA間化形成された事体はB 準導体テップの関語化配設される導体の数を均加させる手段として導体の先殖位質を半導体テップの中心より過ざけることも可能であるが、そのためには半導体テップの大きさそのものを大きくする必要が生ずる。このような大きな半退体テップでは不良動所の生ずる可能性が高まり、高い歩留りで半導体テップを製造することが関係となるという問題がある。

#### 〔発势の目的 〕

本発明は、上配問料点を解決するためになされたもので、半済体テップの大きさを拡大することなく、しかも大量の終体接続を有する半済体装置を採供することを目的とする。

### 「毎時の担発」

上記目的速成のため、本発明においては、互いに動画とうしを倒常した2 形数の半導体テップを 他え、一方の半導体テップはワイヤレスポンディングにより気象引出導体に接続され、他方の半導体テップはワイヤポンディングにより前配気を引出導体に接続するようにしており、半導体テップ

は中はり放射状となっているがその先端が低は場体はAとショートのおそれかない程度の関係を確 化できるがかでとどまっている。この時体12Aは、 半導体ナップ以上化フェースアップで参加された 半導体ナップ以上のも核18とワイヤ17化よって参 飲されている。

第6回は本乳明の他の失能例を示す中央断面図であって、銀半図かよび部は図ではよつの半導体テップパかよびルの大きさが同じであったのに対し、この失能側ではワイヤレスポンディングで砕体にとを続される下側の半導体チップル の大きさよりも大きくなっている。このような構成ではあらかじめよつの半導体チップを 面乳しておき、ワイヤレスポンディングを下の半 砂チップの外池をガイドとして正確に行い、まったワイヤボンディングを安定に行うことができる。

以上の失論例においては互いに表面どうしを扮 着剤で振着した半導体チップを使用しているが、 他の過過を手数により固定されるものであっても in.

また実施的では下旬の半導体デップの導体との 接続をはんだパンプを使用したフリップテップ方式で行っているが、ピームリード方式やエムB方式的のからゆるワイヤレスポンディングを使用することができる。

### 〔発明の効果〕

以上のように、本景別にかいては、互いに身面 どうしを固常したよれ知の半が体テップのうち一 方はワイヤレスポンディングで、他方はワイヤポ ンディングで基本上の導体に移続するようにして いるので、半導体テップ 内断に形成されるが体の 数を半級体テップの大きさを払大することなく始 加させることができ、面積効率が向上する。

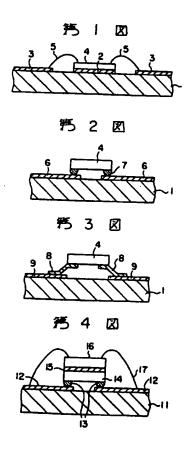
また、小さな半級体ナップを2種別使用しているので、自動を発択して組合わせることができ、 はじぬから大きな半導体テップで形成する場合と 比較して参勤りを向上させることができる。

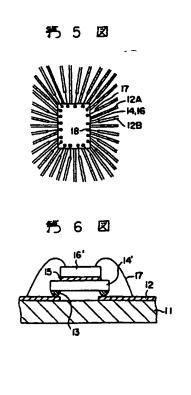
# 4 図頭の簡単な説明

無/割ないし無」的は従来の半部体製器における実製の株子を示す中央的面景、無半的は本発明の一実施例の無成を示す中央断面跡、無よ図はその平面関、能も図は本発明の他の実施外を示す中央断面関である。

ノ・//…手板、2、3、6、9、/2…海体、4、 /キ・/4…半導体テップ、5、/7…ワイヤ、7、/3 …はんだパンプ、/5…谷和刺。

出朝人作职人 猪 静 帝





THIS PAGE BLAM! (USPTO)